

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成23年10月6日(2011.10.6)

【公開番号】特開2009-57555(P2009-57555A)

【公開日】平成21年3月19日(2009.3.19)

【年通号数】公開・登録公報2009-011

【出願番号】特願2008-212062(P2008-212062)

【国際特許分類】

C 08 C 19/08 (2006.01)

C 08 F 8/04 (2006.01)

C 08 F 36/14 (2006.01)

B 01 J 31/22 (2006.01)

B 01 J 31/24 (2006.01)

【F I】

C 08 C 19/08

C 08 F 8/04

C 08 F 36/14

B 01 J 31/22 M

B 01 J 31/24 M

【手続補正書】

【提出日】平成23年8月18日(2011.8.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

ニトリルゴムの分子量を低下させるための方法であって、
ニトリルゴムを、周期律表の遷移族6または8の金属をベースとする錯体触媒であって、
前記金属にカルベン様の方式で結合された少なくとも1個の配位子を有するメタセシス触媒、およびさらに一般式(I)：

M(OZ)_m(I)

[式中、

Mが、元素周期律表の遷移族4、5または6の遷移金属であり、

mが、4、5または6であり、そして

基Zは同一であっても異なっていてもよいが、それぞれ、1~32個の炭素原子を有し、
さらに1~15個のヘテロ原子を有していてもよい、直鎖状、分岐状、脂肪族、環式、複
素環式または芳香族基である]

の化合物と接触させる、方法。